

【公報種別】特許法第 17 条の 2 の規定による補正の掲載

【部門区分】第 6 部門第 1 区分

【発行日】令和 3 年 12 月 2 日 (2021.12.2)

【公開番号】特開 2021-81195 (P2021-81195A)

【公開日】令和 3 年 5 月 27 日 (2021.5.27)

【年通号数】公開・登録公報 2021-024

【出願番号】特願 2019-206108 (P2019-206108)

【国際特許分類】

G 0 1 G 13/14 (2006.01)

B 6 5 G 65/48 (2006.01)

G 0 1 G 13/08 (2006.01)

【F I】

G 0 1 G 13/14

B 6 5 G 65/48 D

G 0 1 G 13/08 Z

【手続補正書】

【提出日】令和 3 年 10 月 25 日 (2021.10.25)

【手続補正 1】

【補正対象書類名】特許請求の範囲

【補正対象項目名】請求項 2

【補正方法】変更

【補正の内容】

【請求項 2】

前記載置翼上の粉粒体を前記秤台上又は前記滑面上に掻き落とす下側スクレーパを更に備える請求項 1 記載の粉粒体定量供給装置。